

# Future Technologies fromSENDAI 2024 プログラム (Program at a Glance)

2024/10/25

			M会場		A会場		B会場		C会場		D会場		ポスター(P)会場		技術展示会場				
			2F		2F		2F		2F		2F		2F		2F				
			展示室 1		会議室1+2		会議室 3		会議室 4 -A		会議室 4 -B		会議棟桜		展示室 2 + 3				
コード	開始時刻	時間																	
1日目 (11/25月)	25A1	9:30	開場																
	25A2	10:00	開会式																
	25A3	10:30	基調講演 1 (ケミナス) 東京大学 藤井 輝夫 氏																
		11:10	0:10																
	25A4	11:20	1:30		化学とマイクロナノシステム学会 フラッシュプレゼンテーション1	日本機械学会 フラッシュプレゼンテーション1	センサシンポジウム ファイナリストセッション (若手賞・優秀技術論文賞)	センサシンポジウム 分野2マイクロナノシステム	センサシンポジウム 分野6バイオセンサ							技術展示			
		12:50	0:10												FT合同ポスター セッション 1/2				
	25P1	13:00	0:55		出展者による 技術展示発表セッション 1														
		13:55	0:10																
	25P2	14:05	1:15		センサシンポジウム ファイナリストセッション (若手賞・優秀技術論文賞)	日本機械学会 企画講演	化学とマイクロナノシステム学会 企画講演	センサシンポジウム 分野2マイクロナノシステ ム・分野3センサ・アクチュ エータシステム	センサシンポジウム 分野6バイオセンサ・ システム										
		15:20	0:10																
25P3	15:30	1:30		センサシンポジウム ファイナリストセッション (若手賞・優秀技術論文賞)	日本機械学会 表彰式・表彰講演	化学とマイクロナノシステム学会 企画講演	センサシンポジウム 分野3センサ・アクチュエ ータシステム	応用物理学会 集積化MEMS シンポジウム											
	17:00	0:10																	
25P4	17:10	1:30												FT合同 ポスターセッション 1 コアタイム					
	18:40	0:05																	
25P5	18:45	0:40		FT合同企画															
2日目 (11/26火)		8:10	0:20																
	26A1	8:30	0:40		基調講演 2 (応用物理学会) SKグローバルアドバイザーズ 神永 晋 氏														
		9:10	0:10																
	26A2	9:20	1:30		日本機械学会 フラッシュプレゼンテーション2	化学とマイクロナノシステム学会 フラッシュプレゼンテーション2	センサシンポジウム ファイナリストセッション (若手賞・優秀技術論文賞)	センサシンポジウム 分野1設計・製作技術、材 料・分野8センサマイクロシ ステム実装技術	センサシンポジウム 分野4フィジカルセンサ							技術展示			
		10:50	0:10												FT合同ポスター セッション 1/2 ポスター掲示				
	26A3	11:00	1:30														FT合同 ポスターセッション 2 コアタイム		
		12:30	0:10																
	26P1	12:40	1:25		出展者による 技術展示発表セッション 2														
		14:05	0:10														FT合同ポスター セッション 3/4 ポスター掲示		
	26P2	14:15	1:30		化学とマイクロナノシステム学会 フラッシュプレゼンテーション3	日本機械学会 フラッシュプレゼンテーション3	センサシンポジウム 分野1設計・製作技術、材料	センサシンポジウム 分野5ケミカル	応用物理学会 集積化MEMS シンポジウム										
	15:45	0:10																	
26P3	15:55	1:30												FT合同 ポスターセッション 3 コアタイム					
	17:25	0:10																	
26P4	17:35	0:40		基調講演 3 (日本機械学会) 産業技術総合研究所 石村 和彦 氏															
	18:15	0:15																	
	18:30	2:00												懇親会					
	20:30																		
3日目 (11/27水)		8:10	0:20																
	27A1	8:30	0:40		基調講演 4 (電気学会) 株式会社メムス・コア 江刺 正喜 氏														
		9:10	0:10																
	27A2	9:20	1:30		日本機械学会 フラッシュプレゼンテーション4	化学とマイクロナノシステム学会 フラッシュプレゼンテーション4	センサシンポジウム 分野5ケミカル	センサシンポジウム 分野4フィジカルセンサ	応用物理学会 集積化MEMS シンポジウム							技術展示			
		10:50	0:10												FT合同ポスター セッション 3/4 ポスター掲示				
	27A3	11:00	1:00		出展者による 技術展示発表セッション 3														
		12:00	0:10																
27P3	12:10	1:30												FT合同 ポスターセッション 4 コアタイム					
	13:40	0:10																	
27P4	13:50	1:30		FT合同セッション															
27P5	15:20	0:50		閉会式															
	16:10																		
4日目 (11/28木)			テクニカルツアー																